住友精密工業株式会社

プラズマソリューション事業部門の 先進プロセス装置 ラインナップ

回路設計・パターン設計 マスク制作 → **成膜・熱処理** → パターニング → エッチング → **犠牲層エッチング** → マスク除去 → 洗浄・乾燥 → **ダイシング 検査 パッケージング**

成膜

シリコン系成膜装置

- Cetus
- Capella



エッチング・ダイシング

シリコン深堀装置

- Predeus
- Proxion



SiC、化合物 / 酸化膜 エッチング装置

- Sirius
- Spica
- Sculptor



犠牲層エッチング

シリコン酸化膜 犠牲層エッチング装置

- Vetelgeuse



エッチング・成膜の基礎から応用まで、技術解説を公開中